



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 of The Patents Rules) क्रमांक : 044150221 SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 422530

आवेदन सं. / Application No. : 202241041838

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 21/07/2022

पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT

Madras)

आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.Somashekhar S. Hiremath 2.Ishwar Bhiradi

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकिटत METHOD AND APPARATUS FOR SYNTHESIZING IN-SITU MULTI-METALLIC NANOPARTICLES THROUGH POLARITY SWITCHING IN PULSED EROSION MACHINING PROCESS नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख जुलाई 2022 के इक्कीसवें दिन से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled METHOD AND APPARATUS FOR SYNTHESIZING IN-SITU MULTI-METALLIC NANOPARTICLES THROUGH POLARITY SWITCHING IN PULSED EROSION MACHINING PROCESS as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 21st day of July 2022 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

NIELLECIUAL



अनुदान की तारीख : 21/02/2023 Date of Grant :

Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, जुलाई 2024 के इक्कीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 21st day of July 2024 and on the same day in every year thereafter.